PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-043672

(43) Date of publication of application: 08.02.2002

(51)Int.Cl.

H01S 5/022

(21)Application number: 2000-225602

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

TOTTORI SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

26.07.2000

(72)Inventor: BESSHO YASUYUKI

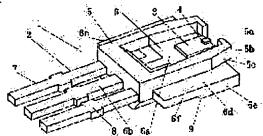
WATABE YASUHIRO HONDA MASAHARU

(54) SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor laser device structure capable of being smoothly mounted on an optical pickup or the like.

SOLUTION: A semiconductor laser device 1 is equipped with a semiconductor laser element 4, a frame 6 possessed of an element mount 6a on which the element 4 is mounted, and a resin 5 surrounding the element mount 6a, where the resin 5 is provided with a window 5a, through which a laser beam is projected outside, at its front and smaller in width at its front edge than at its rear edge.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-43672

(P2002-43672A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01S 5/022

H01S 5/022

5 F O 7 3

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特顧2000-225602(P2000-225602)

(71)出願人 000001889

平成12年7月26日(2000.7.26)

三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(71)出願人 000214892

鳥取三洋電機株式会社

鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

(72)発明者 別所 靖之

島取県島取市南吉方3丁目201番地 島取

三洋電機株式会社内

(74)代理人 100111383

弁理士 芝野 正雅

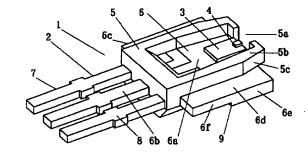
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置

(57)【要約】

【目的】 光ピックアップ等への装着をスムースに行な うことのできる構造を提供すること。

【構成】 半導体レーザ素子4と、前記素子を配置する 紫子配置部6aを有するフレーム6と、紫子配置部の周 囲を囲む樹脂5を備える半導体レーザ装置1において、 前記樹脂は、前方に前記半導体レーザ素子のレーザ出射 窓5aを備えるとともに、前端の幅Aが後端の幅Bより も狭くなっていることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザ素子と、前記素子を配置す る素子配置部を有するフレームと、素子配置部の周囲を 囲む樹脂を備える半導体レーザ装置において、前記樹脂 は、前方に前記半導体レーザ素子のレーザ出射窓を備え るとともに、前端の幅が後端の幅よりも狭くなっている ことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項2】 前記樹脂は、その両側前端部にテーバー 面を備えていることを特徴とする請求項1記載の半導体 レーザ装置。

【請求項3】 前記フレームは、その両側前端部にテー パー面を備えていることを特徴とする請求項1あるいは 請求項2記載の半導体レーザ装置。

【請求項4】 前記フレームは、その前端面の上もしく は下部にテーパー面を備えていることを特徴とする請求 項3記載の半導体レーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体レーザ装置に 関する。

[0002]

【従来の技術】フレームおよび樹脂からなるパッケージ を用いた半導体レーザ装置は価格、量産性に優れ、注目 されている。このような半導体レーザ装置を光ピックア ップ等に使用する場合、パッケージをレーザ光の出射方 向と同方向に挿入してセットすることが多い。そのた め、挿入時に光ピックアップボディの挿入口に半導体レ ーザ装置の樹脂部が当たったり、引っかかったりすると とが多い。

光の出射方向と垂直方向に突出させて、その出射側の端 面を光ピックアップに組み込む時の基準面に使用してい る。そのため、半導体レーザ装置が小型になり幅が小さ くなった場合、その基準面も小さくなる問題がある。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、光ピ ックアップ等への装着をスムースに行なうことのできる 構造を提供することを課題の1つとする。また、パッケ ージを小型にしても基準面を大きく取れる構造を提供す ることを課題の1つとする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体レーザ装 置は請求項1に記載のように、半導体レーザ素子と、前 記案子を配置する素子配置部を有するフレームと、素子 配置部の周囲を囲む樹脂を備える半導体レーザ装置にお いて、前記樹脂は、前方に前記半導体レーザ素子のレー ザ出射窓を備えるとともに、前端の幅が後端の幅よりも 狭くなっていることを特徴とする。

【0006】また、請求項2から4に記載のように、前 記樹脂は、その両側前端部にテーパー面を備えることが 50 る。

でき、前記フレームは、その両側前端部にテーパー面を 備えることができ、前記フレームは、その前端面の上も しくは下部にテーパー面を備えることができる。

[0007]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施形態について、 図面を参照して説明する。図1に半導体レーザ装置1の 斜視図を、図2に正面図を、図3に背面図を、図4にレー ザ光の出射方向X(光軸X)に沿った断面図を示す。 【0008】この実施形態の半導体レーザ装置1は、フ 10 レーム2の上面にサブマウント3を配置固定し、このサ ブマウント3の上面に半導体レーザ素子4を配置固定 し、フレーム2は密着した樹脂5で固定されている。 【0009】フレーム2は、熱伝導性、導電性が良い金 属製で、銅や鉄やその合金などを加工して板状に形成し ている。また、フレーム2は半導体レーザ素子を搭載す る主フレーム6とこのフレーム6とは独立した配線用の 副フレーム7、8の複数のフレームからなり、これらを 前記樹脂5によって一体化することによりフレームパッ ケージを構成している。

【0010】主フレーム6は、素子配置部6aと電流通 20 路となるリード部6 bと放熱用並びに位置決め用となる 左右の翼部6c、6dを一体に備えている。そして、主 フレーム6の厚さは、半導体レーザ素子3を搭載する素 子配置部6a及び翼部6c, 6dの一部が厚く、翼部6 c, 6dの一部とリード部6bが薄くなっている。この 例では、リード部6 bの付根部分、すなわち素子配置部 6aとリード部6bの接続部分近傍を境界として、その 境界線よりも前方を厚肉部6e、後方を薄肉部6fとし ている。副フレーム7,8は、リード部6bと同様に薄 【0003】また、フレームの一部を樹脂の外にレーザ 30 肉に構成されているので、フレームをプレス加工によっ て打ち抜いて形成する際の微細加工を容易に行なうこと ができる。そのため、リード部分の間隔を狭く保って装 置の小型化を図ることができる。

> 【0011】このように、レーザ光の出射方向に沿って フレーム2の厚さが変化しており、それに伴って、レー ザの出射方向と直交する方向に段差9が形成される。 と の段差9は、半導体レーザ素子4が搭載されている面と は反対側のフレーム裏面にあるが、素子4を搭載する面 と同じ側の面に形成することもできる。

【0012】主フレーム6の厚肉部6eは、素子配置部 40 6aと左右翼部6c, 6dに跨って主フレーム6の全幅 に亙って形成されているので、フレーム2の強度増加を 図ることができる。そのため、左右翼部6 c、6 dを溝 に差し込んで装着する際に翼部6 c, 6 d が変形するの を防止することができる。また、素子配置部6aと左右 の翼部6 c, 6 dの間に図2に破線で丸く示すように、 樹脂5を上下に連絡するための孔6 i を形成している が、この孔を肉厚部6 e に形成することができるので、 前記樹脂連絡用の孔6iを大きく確保することができ

【0013】樹脂5は、フレーム2の表と裏側の面を挟むように、例えばインサート成型して形成される。樹脂5の表側は、レーザ光の出射用の窓5aを備えていて前方が開いたU字状の枠5b形態をしている。この枠5bの前側の幅Aは後側の幅Bに比べて狭くなっている。枠5bの両側前端部分には、テーバー面5cを形成している。このテーバー面5cの存在によって、半導体レーザ装置1を所定位置に配置する際の挿入をスムーズに行なうことができる。前記樹脂連絡用の円形の孔6iは、樹脂の幅が広い部分に配置するために、前記テーバー面5cよりも後方に配置している。

【0014】樹脂5の裏側は、素子配置部6 a を覆うようにべた平坦面5 d となっており、表側の樹脂の外形と同等の外形形状をなしている。すなわち、前側の幅Aは後側の幅Bに比べて狭くなっている。樹脂の裏面の両側前端部分には、テーパー面5 e を形成している。このテーパー面5 e の存在によって、半導体レーザ装置を所定位置に配置する際の挿入をスムーズに行なうことができる。また、レーザ装置1の裏面を構成するこの樹脂裏面5 d は、厚肉の素子配置部6 a よりも広面積な支持平面20となっているので、レーザ装置1を所定の平面に配置する場合の安定性を高めることができる。

【0015】樹脂5の先端部分の幅が狭くなっているので、樹脂の両側に位置する翼部6c,6dの前端面の長さをデーパー5cが存在しない場合に比べて長くすることができる。そのため、翼部6c、6dの前端面を位置きめ基準として利用する際の基準面を広く確保することができる。特に、翼部の前端面は、リード部6bないし副フレーム7,8に比べて厚肉であり、位置決め基準を広く確保することができるので、この部分の長さを長く30することは位置きめを行なう上で有用である。

【0016】主フレーム6の素子配置部6 a、副フレーム7,8の樹脂5が存在しない部分は露出している。そして、この露出した素子配置部6 aの上に、サブマウント3を介在して半導体レーザ素子4が配置固定される。その後、前記半導体レーザ素子4、サブマウント3、副フレーム7,8の間でワイヤーボンド線などによる配線が施される。

【0017】サブマウント3はSiを母材とした受光素 8 子であり、半導体レーザ素子4の後面出射光をモニタす 40 9 ることができる。その他にも、例えばAIN、SiC、*

* C u など、熱伝導性の優れたセラミック、金属材料等を 用いることができる。受光素子をサブマウントに内蔵で きない場合は、別に受光素子を搭載する。サブマウント 3は、A u - S n、P b - S n 等の半田材やA g ペース ト等を用いてフレーム2に固定される。

【0018】半導体レーザ素子4は、Au-Sn、Pb-Sn等の半田材やAgペースト等を用いてサブマウント3の所定の位置に固定される。

【0019】上記実施形態は、樹脂5の表側もしくは裏側の両側前端部にテーパー面5 c, 5 eを形成した例を示したが、図5に示すように、翼部6 c、6 dにも同様のテーパー面6 gを形成することができる。このテーパー面6 g、6 gは、主フレーム6の両側面前端部に形成される。また、図6に示すように、翼部6 c、6 dの前端面にも、その上下の少なくとも一方の側に、テーパー面6 hを形成することができる。これらのテーパー面の存在によって、上記実施形態と同様に、装置1を挿入する際の動作をよりスムーズに行なうことができる。【0020】

20 【発明の効果】以上のように、本発明によれば、半導体 レーザ装置を光ピックアップなどに挿入する際の作業性 を良好にすることができる。また、フレームの一部を位 置決め基準に用いる際にその面積を広く確保することが できる。

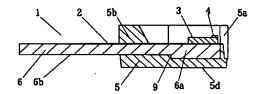
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施形態を示す斜視図である。
- 【図2】同実施形態の正面図である。
- 【図3】同実施形態の背面図である。
- 【図4】同実施形態の断面図である。
- 【図5】他の実施形態の背面図である。
- 【図6】他の実施形態の側面図である。

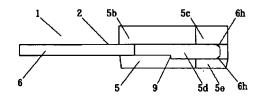
【符号の説明】

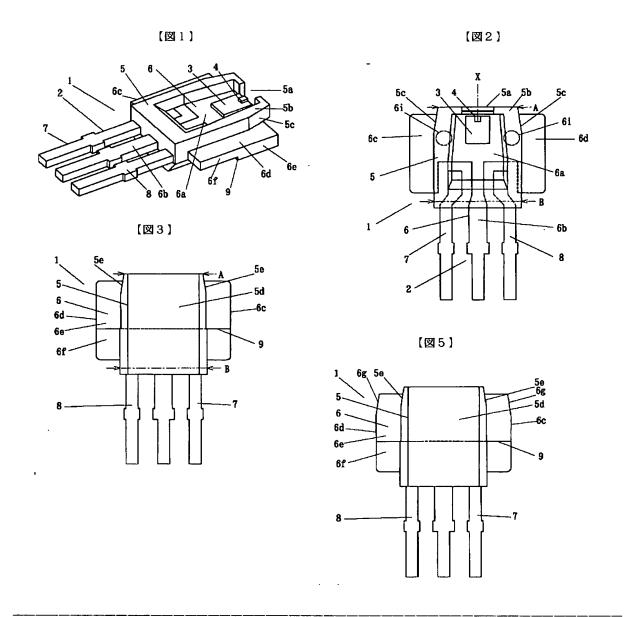
- 1 半導体レーザ装置
- 2 フレーム
- 4 半導体レーザ素子
- 5 樹脂
- 6 主フレーム
- 7 副フレーム
- 8 副フレーム
- 9 段差

【図4】



【図6】





フロントページの続き

(72)発明者 渡部 泰弘 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取 三洋電機株式会社内 (72)発明者 本多 正治 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取 三洋電機株式会社内

Fターム(参考) 5F073 BA04 FA02 FA13 FA22 FA27 FA28